



作品番号：29532805

作品タイトル：大船遺跡の竪穴住居跡

作家：田中 正秋

キャプション：

コレクション：OPO

ソース：

撮影地：北海道 函館市

撮影年月日：2021/08/06

学術名：

クレジット表記：(c)Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：4000px × 6000px

印刷サイズ：29cm × 43.5cm

データサイズ：10.2MByte

ファイル形式：JPEG

<https://www.artefactoryimages.com/29532805/>